

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of:

OTSUKI, et al.

Group Art Unit: Not yet assigned

Application No.: New Application

Examiner: Not yet assigned

Filed: Concurrently Herewith

Attorney Dkt. No.: 026035-00008

For: POLYMER ELECTROLYTE, PROTON CONDUCTIVE MEMBRANE AND
MEMBRANE-ELECTRODE ASSEMBLY

CLAIM FOR PRIORITY

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Date: February 2, 2004

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign application(s) in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

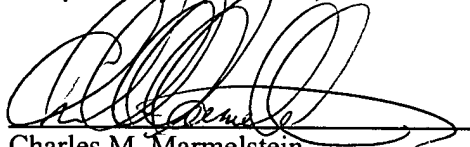
Japanese Patent Application No. 2002-027268 filed on February 4, 2003

In support of this claim, certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Please charge any fee deficiency or credit any overpayment with respect to this paper to Deposit Account No. 01-2300.

Respectfully submitted,



Charles M. Marmelstein
Registration No. 25,895

Customer No. 004372
ARENT FOX KINTNER PLOTKIN & KAHN, PLLC
1050 Connecticut Avenue, N.W.,
Suite 400
Washington, D.C. 20036-5339
Tel: (202) 857-6000
Fax: (202) 638-4810
CMM/jch

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 2 月 4 日
Date of Application:

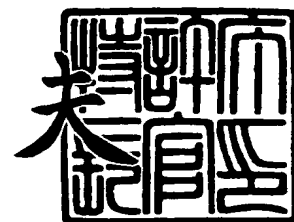
出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 2 7 2 6 8
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 0 2 7 2 6 8]

出 願 人 本田技研工業株式会社
Applicant(s): J S R 株式会社

2 0 0 3 年 1 0 月 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 8 2 2 2 7

【書類名】 特許願

【整理番号】 J010-10223

【提出日】 平成15年 2月 4日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都中央区築地二丁目 1 1 番 2 4 号 ジェイエスアール株式会社内

 【氏名】 大月 敏敬

【発明者】

 【住所又は居所】 埼玉県和光市中央 1 丁目 4 番 1 号 株式会社本田技術研究所内

 【氏名】 金岡 長之

【発明者】

 【住所又は居所】 埼玉県和光市中央 1 丁目 4 番 1 号 株式会社本田技術研究所内

 【氏名】 井口 勝

【発明者】

 【住所又は居所】 埼玉県和光市中央 1 丁目 4 番 1 号 株式会社本田技術研究所内

 【氏名】 満田 直樹

【発明者】

 【住所又は居所】 埼玉県和光市中央 1 丁目 4 番 1 号 株式会社本田技術研究所内

 【氏名】 相馬 浩

【特許出願人】

 【識別番号】 000005326

 【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社

【特許出願人】**【識別番号】** 000004178**【氏名又は名称】** ジェイエスアール株式会社**【代理人】****【識別番号】** 100081994**【弁理士】****【氏名又は名称】** 鈴木 俊一郎**【選任した代理人】****【識別番号】** 100103218**【弁理士】****【氏名又は名称】** 牧村 浩次**【選任した代理人】****【識別番号】** 100107043**【弁理士】****【氏名又は名称】** 高畑 ちより**【選任した代理人】****【識別番号】** 100110917**【弁理士】****【氏名又は名称】** 鈴木 亨**【手数料の表示】****【予納台帳番号】** 014535**【納付金額】** 21,000円**【提出物件の目録】****【物件名】** 明細書 1**【物件名】** 要約書 1**【包括委任状番号】** 9912908**【プルーフの要否】** 要

【書類名】 明細書

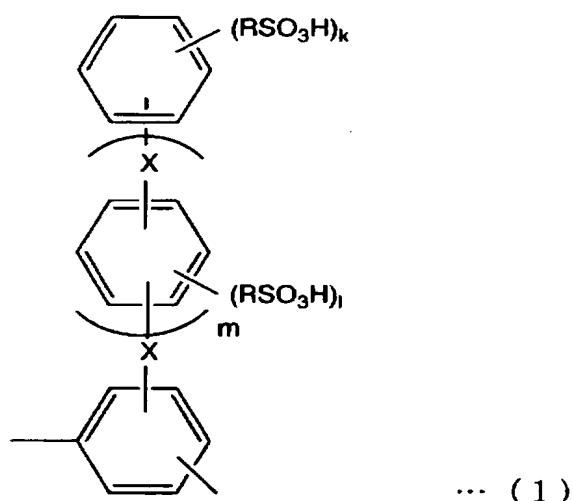
【発明の名称】 スルホン酸基を有する重合体、高分子電解質およびプロトン伝導膜

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ポリエーテル、ポリケトン、ポリエーテルケトン、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリベンゾイミダゾール、ポリベンゾチアゾール、ポリベンゾオキサゾール、ポリフェニレンスルフィド、ポリヒダントイン、ポリキノキサリン、ポリキノリン、ポリオキサジアゾールおよびポリパラバン酸から選ばれる少なくとも 1 種のポリマーであって、芳香環および複素環、またはこれらのいずれか一方を繰り返し構造単位に有し、かつ下記一般式 (1) で表される構造を繰り返し構造単位として有することを特徴とするスルホン酸基を有する重合体；

【化 1】



(式中、Xは単結合または電子吸引基または電子供与基を示し、Rは単結合、 $-(CH_2)_q-$ または $-(CF_2)_q-$ を示し、qは1～10の整数を示し、mは0～10の整数を示し、mが1～10のときはXは互いに同一でも異なってもよく、kは0～5の整数を示し、lは0～4の整数を示し、 $k+l \geq 1$ である。)

【請求項 2】

請求項 1 に記載のスルホン酸基を有する重合体からなることを特徴とする高分子電解質。

【請求項 3】

スルホン酸基を 0. 3 ～ 5. 0 m e q / g の範囲で含有することを特徴とする請求項 2 に記載の高分子電解質。

【請求項 4】

請求項 2 または 3 に記載の高分子電解質からなることを特徴とするプロトン伝導膜。

【発明の詳細な説明】**【 0 0 0 1 】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、燃料電池、水の電気分解、食塩の電気分解、湿度センサー、ガスセンサー等に用いられる耐酸化性、耐熱水性等に優れたスルホン酸基を有する重合体、該重合体からなる固体高分子電解質および該電解質からなるプロトン伝導膜に関する。

【 0 0 0 2 】**【発明の技術的背景】**

固体高分子電解質は、高分子鎖中にスルホン酸基やカルボン酸基等の電解質基を有する固体高分子材料であり、特定のイオンと強固に結合したり、陽イオンまたは陰イオンを選択的に透過する性質を有したりしていることから、高分子電解質型燃料電池や水電解セルにおける高分子電解質膜として利用される。

【 0 0 0 3 】

高分子電解質型燃料電池は、プロトン伝導性の固体高分子電解質膜の両面に一對の電極を設け、純水素あるいは改質水素ガスを燃料ガスとして一方の電極（燃料極）へ供給し、酸素ガスあるいは空気を酸化剤として異なる電極（空気極）へ供給し、起電力を得るものである。また、水電解は、固体高分子電解質膜を用いて水を電気分解することにより燃料電池反応の逆反応が起こり水素と酸素を製造するものである。

【0004】

しかしながら、実際の燃料電池や水電解ではこれらの主反応の他に副反応が起こる。その代表的なものが過酸化水素 (H_2O_2) の生成であり、この過酸化水素に起因するラジカル種が固体高分子電解質膜を劣化させる原因となっている。

従来固体高分子電解質膜としては、N A F I O N (登録商標、デュポン社製)、アシプレックス (登録商標、旭化成工業 (株) 製)、フレミオン (登録商標、旭硝子社製) の商品名で市販されているパーフルオロスルホン酸系膜がその化学安定性の点から用いられてきた。

【0005】

しかしながら、これらパーフルオロスルホン酸系電解質膜は、製造が困難であるため、非常に高価であるという問題点があるため、特殊用途への応用に限られ、自動車用、家庭用燃料電池等の民生用途への適用上の大きな障害となっている。また、分子内に大量のフッ素原子を有しているため、使用後の廃棄処理についても環境上の大きな問題点を抱えている。

【0006】

そこで、フッ素原子を含まないより安価な固体高分子電解質膜としてポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンスルフィドの主鎖芳香環をスルホン化したポリマーが提案されている。しかしながらこれら主鎖芳香環がスルホン化されたポリマーは吸水性が大きく、耐熱水性に劣ると共に、発電耐久性の尺度とされるフェントン耐性 (ラジカル耐性) に劣るという問題点を有していた。

【0007】**【発明が解決しようとする課題】**

本発明の目的は、従来検討されてきた芳香族炭化水素系電解質膜の問題点を解決し、耐熱水性、ラジカル耐性 (耐久性) が改良されたスルホン酸基を有する重合体、該重合体からなる固体高分子電解質および該電解質からなるプロトン伝導膜を提供することにある。

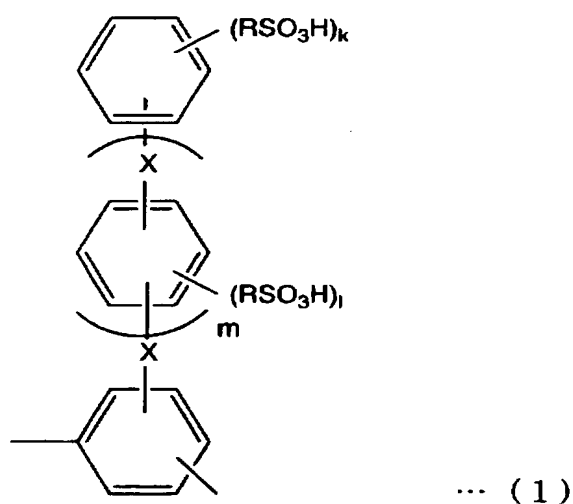
【0008】**【課題を解決するための手段】**

本発明によれば下記スルホン酸基を有する重合体、高分子電解質膜およびプロトン伝導膜が提供されて、本発明の上記目的が達成される。

(1) ポリエーテル、ポリケトン、ポリエーテルケトン、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリベンゾイミダゾール、ポリベンゾチアゾール、ポリベンゾオキサゾール、ポリフェニレンスルフィド、ポリヒダントイン、ポリキノキサリン、ポリキノリン、ポリオキサジアゾールおよびポリパラバン酸から選ばれる少なくとも 1 種のポリマーであって、芳香環および複素環、またはこれらのいずれか一方を繰り返し構造単位に有し、かつ下記一般式 (1) で表される構造を繰り返し構造単位として有することを特徴とするスルホン酸基を有する重合体；

【0009】

【化 2】



【0010】

(式中、Xは単結合または電子吸引基または電子供与基を示し、Rは単結合、 $-(CH_2)_q-$ または $-(CF_2)_q-$ を示し、qは1～10の整数を示し、mは0～10の整数を示し、mが1～10のときはXは互いに同一でも異なってもよく、kは0～5の整数を示し、lは0～4の整数を示し、 $k+l \geq 1$ である。)

(2) (1)に記載のスルホン酸基を有する重合体からなることを特徴とする

高分子電解質。

(3) スルホン酸基を $0.3 \sim 5.0 \text{ meq/g}$ の範囲で含有することを特徴とする (2) に記載の高分子電解質。

(4) (2) または (3) に記載の高分子電解質からなることを特徴とするプロトン伝導膜。

【0011】

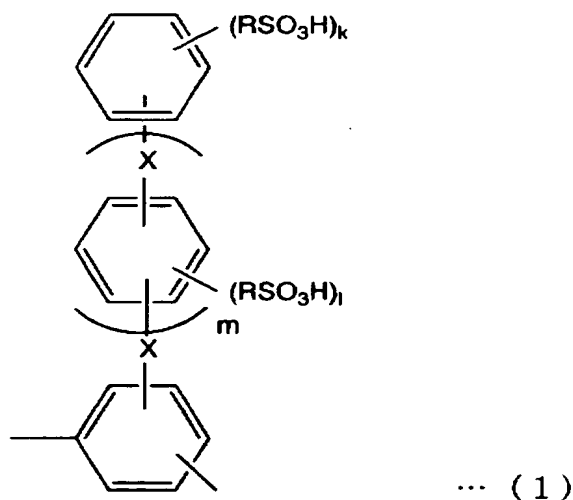
【発明の実施形態】

以下、本発明に係るスルホン酸基を有する重合体、高分子電解質およびプロトン伝導膜について具体的に説明する。

本発明に係るスルホン酸基を有する重合体は、ポリエーテル、ポリケトン、ポリエーテルケトン、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリベンゾイミダゾール、ポリベンゾチアゾール、ポリベンゾオキサゾール、ポリフェニレンスルフィド、ポリヒダントイン、ポリキノキサリン、ポリキノリン、ポリオキサジアゾールおよびポリパラバン酸から選ばれる少なくとも 1 種のポリマーであって、芳香環および複素環、またはこれらのいずれか一方を繰り返し構造単位に有し、かつ下記一般式 (1) で表される構造を有する。

【0012】

【化 3】

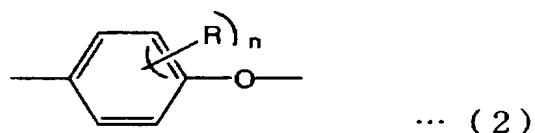


【0013】

本発明に係るスルホン酸基を有する重合体を構成する、芳香環および複素環、またはこれらのいずれか一方を有する繰り返し構造単位（以下「特定の繰り返し構造単位」ともいう。）としては、例えば下記一般式（2）で表されるエーテル、一般式（3）で表されるケトン、一般式（4）で表されるスルホン、一般式（5）で表されるイミド、一般式（6）で表されるベンゾイミダゾール、一般式（7）で表されるベンゾチアゾール、一般式（8）で表されるベンゾオキサゾール、一般式（9）で表されるフェニレンスルフィド、一般式（10）で表されるヒダントイン、一般式（11）で表されるキノキサリン、一般式（12）で表されるキノリン、一般式（13）で表されるパラバン酸ユニット等が挙げられる。

【0014】

【化4】

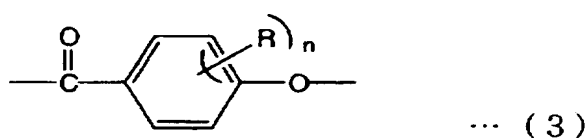


【0015】

（式中、RはHまたはアルキル基、芳香族基等の有機基を示し、nは0～4の整数である。）

【0016】

【化5】

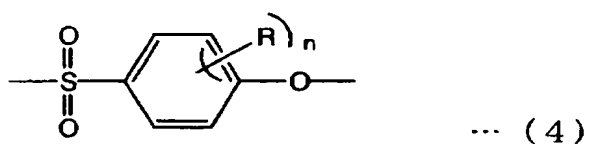


【0017】

（式中、RはHまたはアルキル基、芳香族基等の有機基を示し、nは0～4の整数である。）

【0018】

【化6】

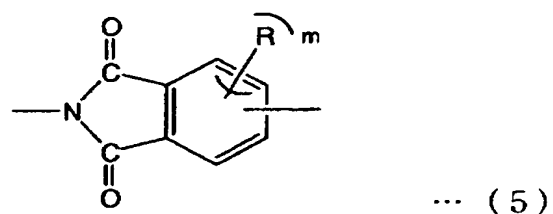


【0019】

(式中、RはHまたはアルキル基、芳香族基等の有機基を示し、nは0～4の整数である。)

【0020】

【化7】

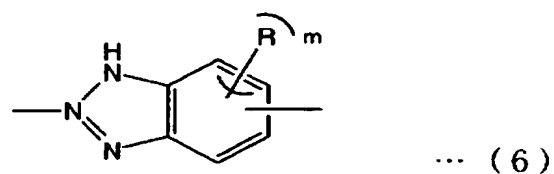


【0021】

(式中、RはHまたはアルキル基、芳香族基等の有機基を示し、mは0～3の整数である。)

【0022】

【化8】

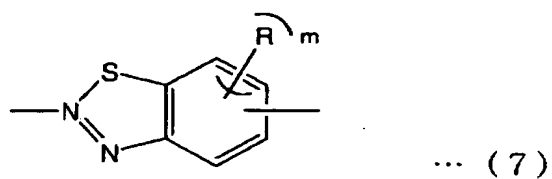


【0023】

(式中、RはHまたはアルキル基、芳香族基等の有機基を示し、mは0～3の整数である。)

【0024】

【化 9】

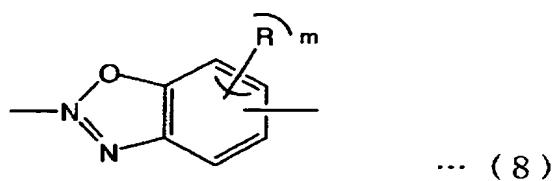


【0025】

(式中、RはHまたはアルキル基、芳香族基等の有機基を示し、mは0～3の整数である。)

【0026】

【化 10】

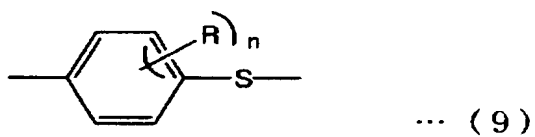


【0027】

(式中、RはHまたはアルキル基、芳香族基等の有機基を示し、mは0～3の整数である。)

【0028】

【化 11】

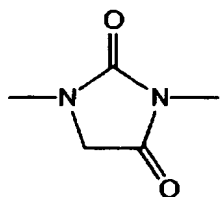


【0029】

(式中、RはHまたはアルキル基、芳香族基等の有機基を示し、nは0～4の整数である。)

【0030】

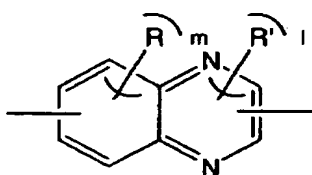
【化12】



... (10)

【0031】

【化13】



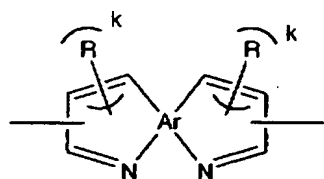
... (11)

【0032】

(式中、RおよびR'はHまたはアルキル基、芳香族基等の有機基を示し、mは0～3の整数、lは1または0である。)

【0033】

【化14】



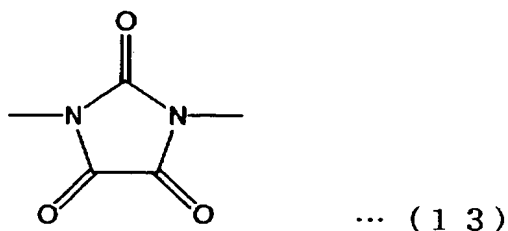
... (12)

【0034】

(式中、RはHまたはアルキル基、芳香族基等の有機基を示し、kは0～2の整数である。)

【0035】

【化15】



【0036】

ここで、一般式(2)～(9)、(11)、(12)中のRが示すアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、アミル基、ヘキシル基などが挙げられ、芳香族基としては、フェニル基、p-トリル基などが挙げられる。

これらの一般式(2)～(12)で表される特定の繰り返し構造単位のなかでは、一般式(4)、(6)～(8)、(10)～(13)で表される特定の繰り返し構造単位が好ましい。

【0037】

これらの特定の繰り返し構造単位は、2種類以上の同時にスルホン酸基を有する重合体に含まれていても構わない。

これらの特定の繰り返し構造単位を有するスルホン酸基を有する重合体としては、芳香族ポリエーテル、芳香族ケトン、芳香族ポリエーテルケトン、芳香族ポリエーテルエーテルケトン、芳香族ポリスルホン、芳香族ポリエーテルスルホン、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、ポリベンゾイミダゾール、ポリベンゾチアゾール、ポリベンゾオキサゾール、ポリフェニレンスルフィド、ポリヒダントイン、ポリキノキサリン、ポリキノリン、ポリオキサジアゾール、ポリパラバン酸等が挙げられる。これらのなかでは、芳香族ポリスルホン、芳香族ポリエーテルスルホン、ポリベンゾイミダゾール、ポリベンゾオキサゾール、ポリヒダントイン、ポリキノキサリン、ポリキノリン、ポリオキサジアゾール、ポリパラバン酸などが好ましい。

【0038】

一般式(1)において、Xは単結合(—)または電子吸引基または電子供与基

を示し、具体的には $-\text{CO}-$ 、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}-$ 、 $-\text{CONH}-$ 、 $-\text{COO}-$ 、 $-(\text{CF}_2)_p-$ （ここで、 p は1～10の整数である）、 $-\text{C}(\text{CF}_3)_2-$ などの電子吸引基、 $-(\text{CH}_2)-$ 、 $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ などの電子供与基が挙げられる。

【0039】

なお、電子吸引性基とは、ハメット (Hammett) 置換基常数がフェニル基の m 位の場合、0.06以上、 p 位の場合、0.01以上の値となる基をいう。

一般式(1)において、 R は単結合(—)、 $-(\text{CH}_2)_q-$ または $-(\text{CF}_2)_q-$ を示す。

一般式(1)において、 q は1～10の整数を示す。

【0040】

一般式(1)において、 m は0～10、好ましくは0～8、より好ましくは0～5の整数を示す。

m が1～10のときは X は互いに同一でも異なってもよい。

一般式(1)において、 k は0～5の整数、 l は0～4の整数を示し、 $k+l \geq 1$ である。

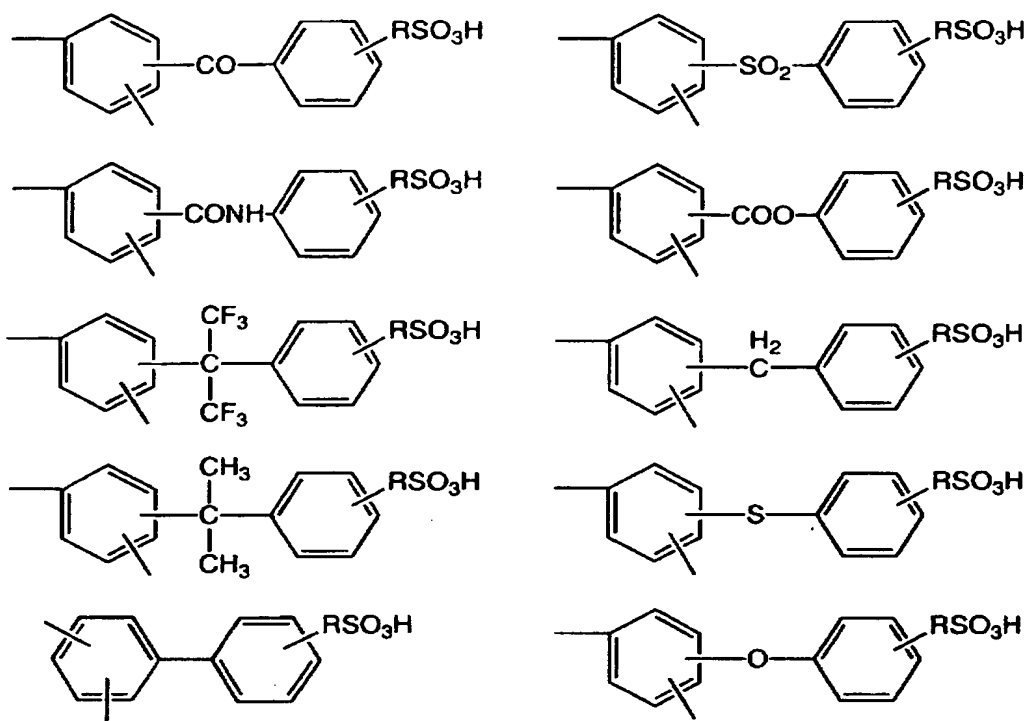
【0041】

好ましくは、 k は1～4の整数、 l は0～3の整数であり、かつ m は0～5の整数である。

一般式(1)で示される繰り返し構造単位的具体例としては、以下のようなものが挙げられる。なお、下記繰り返し構造単位的具体例中「 R 」は、単結合、 $-(\text{CH}_2)_q-$ または $-(\text{CF}_2)_q-$ を示す。

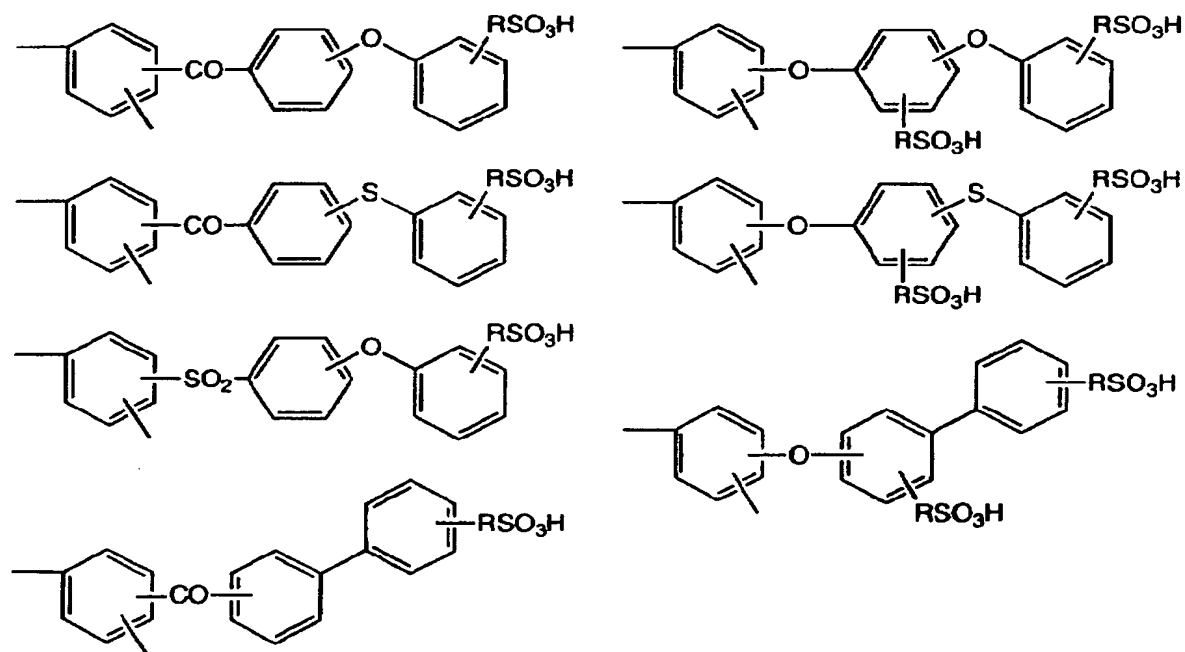
【0042】

【化16】



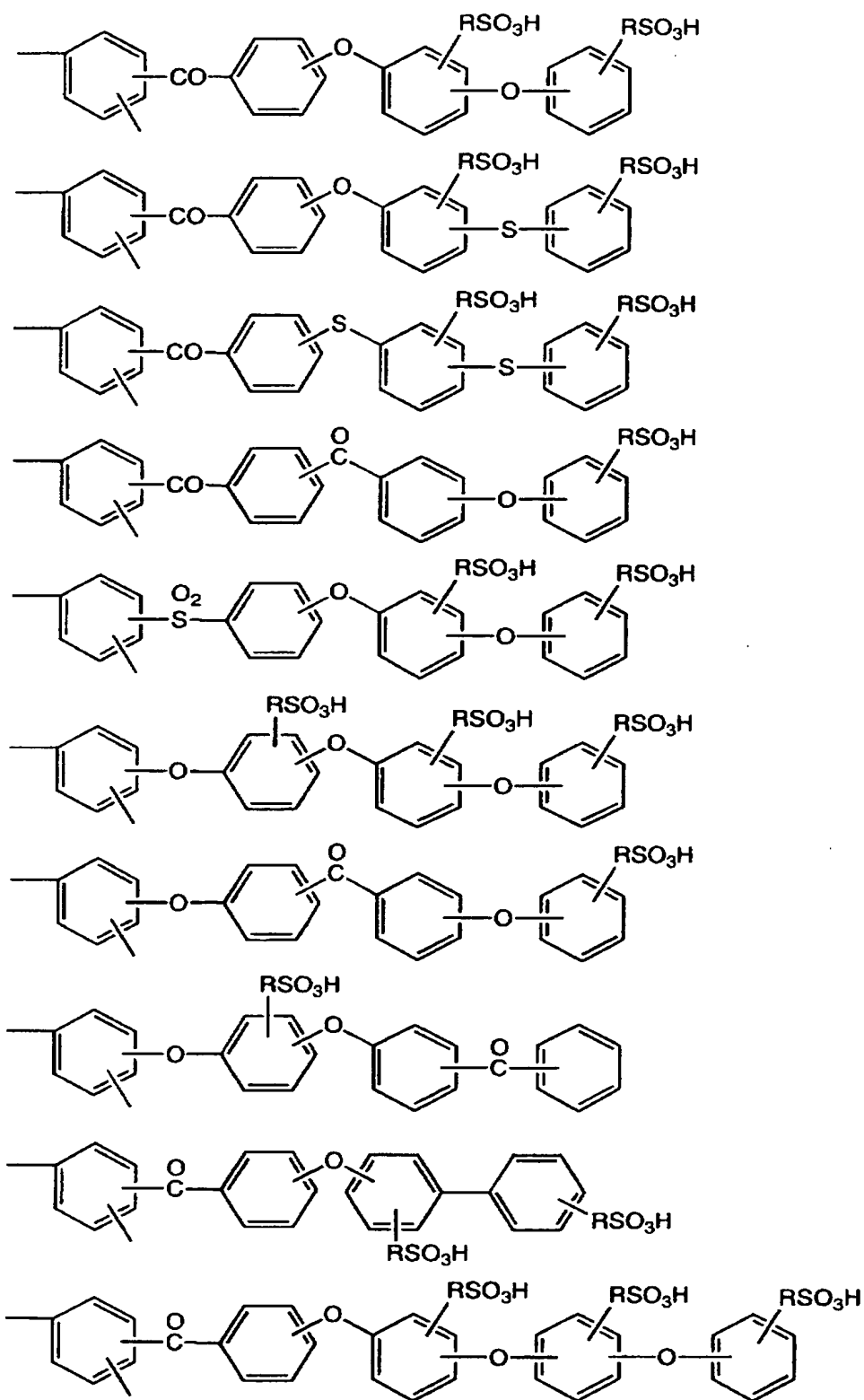
【0043】

【化17】



【0044】

【化18】



【0045】

本発明に係るスルホン酸基を有する重合体中の上記一般式(1)で表される繰り返し構造単位の含有割合(一般式(1)で表される繰り返し構造単位と、特定の繰り返し構造単位との合計に対する、一般式(1)で表される繰り返し構造単位の割合)は、特に限定されないが、好ましくは0.5~50モル%、より好ましくは1~49モル%、さらに好ましくは2~45モル%である。

【0046】

上記一般式(1)で表される繰り返し構造単位の含有割合が、上記範囲内にあるとプロトン伝導度と耐熱水性、フェントン試験耐性のバランスが優れている。上記範囲の下限值未満の場合には、プロトン伝導度が低すぎるため実用的ではなく、範囲の上限値を超える場合には耐熱水性、フェントン試験耐性が低下する。

(スルホン酸基を有する重合体の合成法)

本発明に係るスルホン酸基を有する重合体は、一般式(1)の構造単位となりうるモノマーと、特定の繰り返し構造単位となりうるモノマーとを共重合させることにより合成することができる。

【0047】

また、スルホン酸基を有する重合体は、スルホン酸基を含有しない一般式(1)の構造単位と、特定の繰り返し構造単位とを有するポリマーを予め合成し、この重合体をスルホン化することにより合成することもできる。

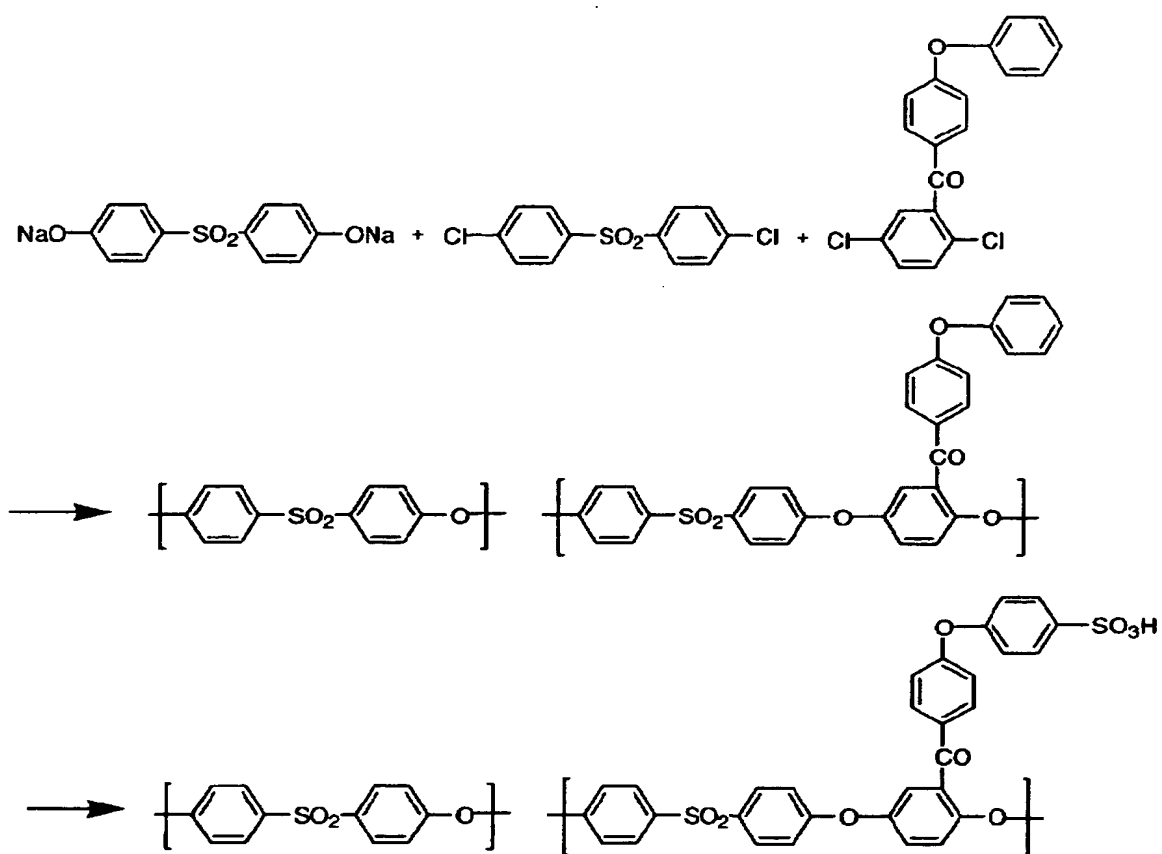
スルホン酸基を有する重合体を合成する反応条件や一般式(1)の構造単位を含むモノマーの官能基としては、特定の繰り返し構造単位として有する構造単位(重合体)を合成する際に用いられる公知の反応条件や官能基を選択することが必要である。

【0048】

例えば、繰り返し構造単位(1)を有するポリエーテルスルホンは、まず、4,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホンのナトリウム塩と4,4'-ジクロロジフェニルスルホンと2,5-ジクロロ(4-フェノキシベンゾフェノン)との混合物を高温で共重合することによりポリエーテルスルホン共重合体を合成した後、スルホン化することにより合成することができる。

【0049】

【化 19】

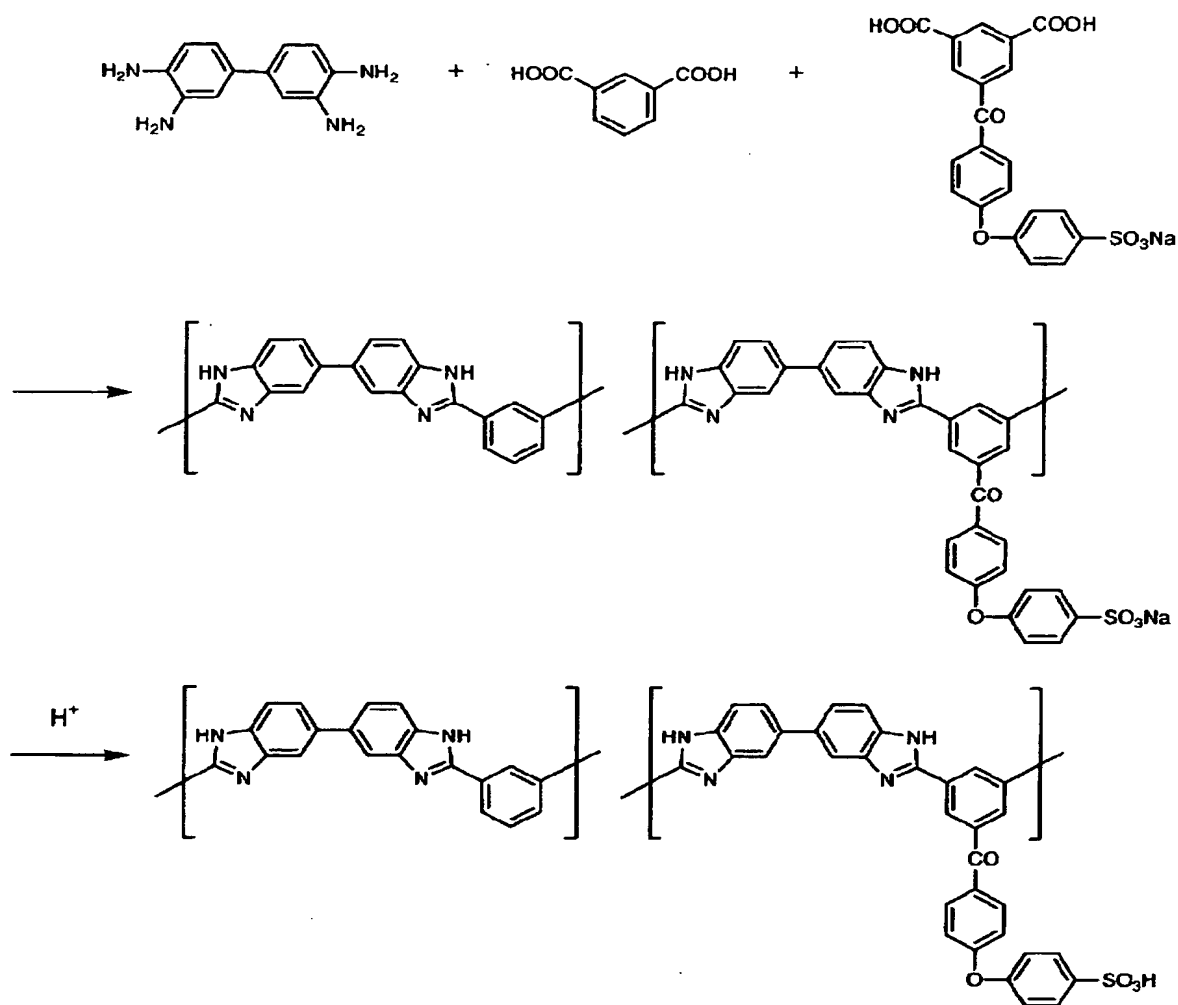


【0050】

また、繰り返し構造単位(1)を有するポリベンズイミダゾールは、3,3'-ジアミノベンジジン等のテトラアミン化合物とイソフタル酸等のジカルボン酸とスルホン酸ナトリウム基を含有するジカルボン酸誘導体の混合物をポリリン酸と五酸化リンの存在下、高温縮合させることにより合成することができる。

【0051】

【化 20】



【0052】

本発明のスルホン酸基を有する重合体の合成に使用できる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、ジメチルスルホキシド、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン、 γ -ブチロラクトン、スルホラン、 γ -ブチロラクタム、ジメチルイミダゾリジノン、テトラメチル尿素、ニトロベンゼン、ベンゾニトリル、メタンスルホン酸、ポリリン酸などが挙げられる。

【0053】

本発明のスルホン酸基を有する重合体中の、スルホン酸基量は0.3～5 meq/g、好ましくは0.5～3 meq/g、さらに好ましくは0.8～2.8 meq/gである。

eq/g である。 0.3meq/g 未満では、プロトン伝導度が低く、一方、 5meq/g を超えると、親水性が高まり、耐水性が大幅に低下してしまうため好ましくない。

【0054】

本発明のスルホン酸基を有する重合体の分子量は、ポリスチレン換算重量分子量で $5,000\sim 10,000,000$ 、好ましくは $10,000\sim 1,000,000$ 、さらに好ましくは $20,000\sim 800,000$ である。重量平均分子量が $5,000$ 未満では、スルホン酸基を有する重合体から成形したフィルムにクラックが発生するなどの不具合が発生する上、機械的強度性質にも劣る問題がある。一方、 $10,000,000$ を超えると、フィルム成形時にスルホン酸基を有する重合体の溶解性が不十分な上、熔融粘度が高く、加工性が劣る問題点がある。

【0055】

スルホン酸基量は、特定の繰り返し構造単位となりうるモノマーと一般式(1)の構造単位となりうるモノマーとの使用割合、さらにモノマーの種類、組み合わせを変えることにより、調整することができる。

本発明の高分子固体電解質、プロトン伝導膜は、上記スルホン酸基を有する重合体からなり、スルホン酸基を有する重合体からプロトン伝導膜を調製する際には、上記スルホン酸基を有する重合体以外に、硫酸、リン酸などの無機酸、カルボン酸を含む有機酸、適量の水などを併用してもよい。

【0056】

プロトン伝導膜は、例えばスルホン酸基を有する重合体を、溶剤に溶解して溶液とした後、キャストイングにより、基体上に流延し、フィルム状に成形するキャストイング法を用いて、フィルム状に成形することにより製造することができる。ここで、上記基体としては、通常の溶液キャストイング法に用いられる基体であれば特に限定されず、例えばプラスチック製、金属製などの基体が用いられ、好ましくは、例えばポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムなどの熱可塑性樹脂からなる基体が用いられる。

【0057】

スルホン酸基を有する重合体を溶解する溶媒としては、例えばN-メチル-2

ーピロリドン、N,N-ジメチルホルムアミド、 γ -ブチロラクトン、N,N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ジメチル尿素、ジメチルイミダゾリジノン、スルホラン、塩化メチレン、クロロホルム、テトラヒドロフラン (THF) などの極性溶剤が挙げられる。溶剤は、1 種単独であるいは 2 種以上を併用することができる。

【0058】

またスルホン酸基を有する重合体を溶解させる溶媒として上記極性溶剤とアルコールとの混合物も用いることができる。アルコールとしては、例えばメタノール、エタノール、プロピルアルコール、i s o-プロピルアルコール、s e c-ブチルアルコール、t e r t-ブチルアルコールなどが挙げられ、特にメタノールが幅広い組成範囲で溶液粘度を下げる効果があり好ましい。アルコールは、1 種単独であるいは 2 種以上を併用することができる。

【0059】

溶媒として上記極性溶剤とアルコールとの混合物を用いる場合には、極性溶剤が 95～25 重量%、好ましくは 90～25 重量%、アルコールが 5～75 重量%、好ましくは 10～75 重量%（但し、合計は 100 重量%）の組成の混合物が用いられる。アルコールの量が上記範囲内にあると、溶液粘度を下げる効果に優れる。

【0060】

スルホン酸基を有する重合体を溶解させた溶液のポリマー濃度は、スルホン酸基を有する重合体の分子量にもよるが、通常、5～40 重量%、好ましくは 7～25 重量%である。5 重量%未満では、厚膜化し難く、また、ピンホールが生成しやすい。一方、40 重量%を超えると、溶液粘度が高すぎてフィルム化し難く、また、表面平滑性に欠けることがある。

【0061】

なお、溶液粘度は、スルホン酸基を有する重合体の分子量や、ポリマー濃度にもよるが、通常、2,000～100,000 mPa・s、好ましくは 3,000～50,000 mPa・s である。2,000 mPa・s 未満では、成膜中の溶液の滞留性が悪く、基体から流れてしまうことがある。一方、100,000 mP

a・sを超えると、粘度が高過ぎて、ダイからの押し出しができず、流延法によるフィルム化が困難となることがある。

【0 0 6 2】

上記のようにして成膜した後、得られた未乾燥フィルムを水に浸漬することにより、未乾燥フィルム中の有機溶剤を水と置換することができ、得られるプロトン伝導膜の残留溶媒量を低減することができる。

なお、成膜後、未乾燥フィルムを水に浸漬する前に、未乾燥フィルムを予備乾燥してもよい。予備乾燥は、未乾燥フィルムを通常50～150℃の温度で、0.1～10時間保持することにより行われる。

【0 0 6 3】

未乾燥フィルムを水に浸漬する際は、枚葉を水に浸漬するバッチ方式であっても良いし、通常得られる基板フィルム（例えば、PET）上に成膜された状態の積層フィルムのまま、または基板から分離した膜を水に浸漬させて、巻き取っていく連続方法でも適用できる。

バッチ方式の場合は、処理フィルムを枠にはめるなどの方式が処理されたフィルムの表面の皺形成が抑制されるので好都合である。

【0 0 6 4】

未乾燥フィルムを水に浸漬する際には、未乾燥フィルム1重量部に対し、水が10重量部以上、好ましくは30重量部以上の接触比となるようにすることがよい。得られるプロトン伝導膜の残存溶媒量をできるだけ少なくするためには、できるだけ大きな接触比を維持するのがよい。また、浸漬に使用する水を交換したり、オーバーフローさせたりして、常に水中の有機溶媒濃度を一定濃度以下に維持しておくことも、得られるプロトン伝導膜の残存溶媒量の低減に有効である。プロトン伝導膜中に残存する有機溶媒量の面内分布を小さく抑えるためには、水中の有機溶媒濃度を攪拌等によって均質化させることは効果がある。

【0 0 6 5】

未乾燥フィルムを水に浸漬する際の水の温度は、好ましくは5～80℃の範囲である。高温ほど、有機溶媒と水との置換速度は速くなるが、フィルムの吸水量も大きくなるので、乾燥後に得られるプロトン伝導膜の表面状態が荒れる懸念が

ある。通常、置換速度と取り扱いやすさから 10～60℃の温度範囲が好都合である。

【0066】

浸漬時間は、初期の残存溶媒量や接触比、処理温度にもよるが、通常 10分～240時間の範囲である。好ましくは 30分～100時間の範囲である。

上記のように未乾燥フィルムを水に浸漬した後乾燥すると、残存溶媒量が低減されたプロトン伝導膜が得られるが、このようにして得られるプロトン伝導膜の残存溶媒量は通常 5重量%以下である。

【0067】

また、浸漬条件によっては、得られるプロトン伝導膜の残存溶媒量を 1重量%以下とすることができる。このような条件としては、例えば未乾燥フィルムと水との接触比を、未乾燥フィルム 1重量部に対し、水が 50重量部以上、浸漬する際の水の温度を 10～60℃、浸漬時間を 10分～10時間とする方法がある。

上記のように未乾燥フィルムを水に浸漬した後、フィルムを 30～100℃、好ましくは 50～80℃で、10～180分、好ましくは 15～60分乾燥し、次いで、50～150℃で、好ましくは 500mmHg～0.1mmHgの減圧下、0.5～24時間、真空乾燥することにより、プロトン伝導膜を得ることができる。

【0068】

本発明の方法により得られるプロトン伝導膜は、その乾燥膜厚が、通常 10～100μm、好ましくは 20～80μmである。

本発明のプロトン伝導膜中には老化防止剤、好ましくは分子量 500以上のヒンダードフェノール系化合物を含有させてもよく、老化防止剤を含有することでプロトン伝導膜としての耐久性をより向上させることができる。

【0069】

本発明で使用する分子の分子量 500以上のヒンダードフェノール系化合物としては、トリエチレングリコールビス [3-(3-*t*-ブチル-5-メチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート] (商品名: IRGANOX 245)、1,6-ヘキサンジオールビス [3-(3,5-ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシ

フェニル) プロピオネート] (商品名: IRGANOX 259)、2,4-ビス-(*n*-オクチルチオ)-6-(4-ヒドロキシ-3,5-ジ-*t*-ブチルアニリノ)-3,5-トリアジン(商品名: IRGANOX 565)、ペンタエリスリチルーテトラキス[3-(3,5-ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネート] (商品名: IRGANOX 1010)、2,2-チオージエチレンビス[3-(3,5-ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネート] (商品名: IRGANOX 1035)、オクタデシル-3-(3,5-ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネート(商品名: IRGANOX 1076)、N,N-ヘキサメチレンビス(3,5-ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシ-ヒドロシンナミド) (商品名: IRGAONOX 1098)、1,3,5-トリメチル-2,4,6-トリス(3,5-ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシベンジル) ベンゼン (商品名: IRGANOX 1330)、トリス-(3,5-ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシベンジル) -イソシアヌレート(商品名: IRGANOX 3114)、3,9-ビス[2-[3-(3-*t*-ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル) プロピオニルオキシ]-1,1-ジメチルエチル]-2,4,8,10-テトラオキサスピロ[5.5] ウンデカン (商品名: Sumilizer GA-80) などを挙げることができる。

【0070】

本発明において、分子量500以上のヒンダードフェノール系化合物は、スルホン酸基を有する重合体100重量部に対して0.01~10重量部の量で使用する事が好ましい。

本発明のプロトン伝導膜は、例えば一次電池用電解質、二次電池用電解質、燃料電池用高分子固体電解質、表示素子、各種センサー、信号伝達媒体、固体コンデンサー、イオン交換膜などに利用可能なプロトン伝導性の伝導膜に利用可能である。

【0071】

【実施例】

以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

実施例において、スルホン酸等量、プロトン伝導度、耐熱水性(フィルムの重

量変化率)、フェントン試験における重量保持率は以下のようにして求めた。

1. スルホン酸当量

得られたスルホン酸基を有する重合体の水洗水が中性になるまで洗浄し、フリーに残存している酸を除いて十分に水洗し、乾燥後、所定量を秤量し、THF/水の混合溶剤に溶解したフェノールフタレインを指示薬とし、NaOHの標準液を用いて滴定を行い、中和点から、スルホン酸当量を求めた。

2. プロトン伝導度の測定

交流抵抗は、5 mm幅の短冊状のプロトン伝導膜試料の表面に、白金線 ($f = 0.5 \text{ mm}$) を押し当て、恒温恒湿装置中に試料を保持し、白金線間の交流インピーダンス測定から求めた。すなわち、 85°C 、相対湿度90%の環境下で交流10 kHzにおけるインピーダンスを測定した。抵抗測定装置として、(株) NF回路設計ブロック製のケミカルインピーダンス測定システムを用い、恒温恒湿装置には、(株) ヤマト科学製の JW241 を使用した。白金線は、5 mm 間隔に5本押し当てて、線間距離を5~20 mmに変化させ、交流抵抗を測定した。線間距離と抵抗の勾配から、膜の比抵抗を算出し、比抵抗の逆数から交流インピーダンスを算出し、このインピーダンスから、プロトン伝導度を算出した。

【0072】

比抵抗 $R (\Omega \cdot \text{cm}) = 0.5 (\text{cm}) \times \text{膜厚} (\text{cm}) \times \text{抵抗線間勾配} (\Omega / \text{cm})$

3. 耐熱水性

フィルム状のプロトン伝導膜試料をイオン交換水に浸し、 95°C で48時間浸漬前後のフィルムの重量変化率(絶乾燥状態のフィルム重量)で測定した。

4. フェントン試験

3重量%の過酸化水素に硫酸鉄・七水和物を鉄イオンの濃度が20 ppmになるようにフェントン試薬を調製した。250 ccのポリエチレン製溶液に200 gのフェントン試薬を採取し、3 cm×4 cm、膜厚=55 μm に切削したプロトン伝導膜を投入後、密栓後、 40°C の恒温水槽に浸漬させ、30時間フェントン試験を行った。

【0073】

30時間フェントン試験後の重量保持率は、下記の数式により算出した（フィルムは真空乾燥により絶乾して重量を求めた）。

フェントン試験における重量保持率（％）＝フェントン試験後のフィルム重量／フェントン試験前のフィルム重量×100

また、上記物性測定に用いたプロトン伝導膜は、以下のようにして調製した。スルホン化ポリマーの固形分量が約10wt％となるように、スルホン化ポリマーが可溶な溶媒に溶解させた。このポリマーワニスをドクターブレードを用い、ガラス基板上に塗布後、75℃にて1時間オーブンをを用い予備乾燥させ、塗膜をガラス基板から剥がした。フィルムを耐熱テープでアルミ板上に固定後、さらに150℃、1時間オーブンをを用い乾燥させた。次いで、塗膜中に残存する溶媒を完全に除去するために、塗膜重量の約1000倍量のイオン交換水中に25℃、2時間浸漬させ、NMPを除去した。フィルムを25℃、50％RH12時間状態調節後、各種物性測定を実施した。

【0074】

【実施例1】

攪拌装置、温度計を備えた内容積1Lの反応器に4,4'-ジヒドロキシビフェニルのジナトリウム塩 32.6g (0.1mol) とジクロロジフェニルスルホン 14.4g (0.05mol) と下記式(14)で表される2,5-ジクロロ-4'-(4-フェノキシフェノキシ)ベンゾフェノン 21.8g (0.05mol) をスルホラン500mlに溶解させた。この溶液を260℃で10時間反応させた後、大量のメタノール中に注ぎ、ポリマーを凝固させた。ポリマーをろ過後、一昼夜80℃で真空乾燥させてポリエーテルエーテルスルホン共重合体を得た。

【0075】

攪拌装置、温度計、窒素導入管を付けた内容積500mLの反応容器を用い、窒素気流下、上記ポリエーテルエーテルスルホン共重合体50gを96.5wt％濃度の濃硫酸250mL中に溶解し、室温で24時間反応させて、スルホン化させた。

スルホン化反応後のポリマー溶液を大量のイオン交換水に注ぎ、ポリマーを凝

固させた後、ミキサーでポリマーを粉砕した。粉砕したポリマーを洗浄水の pH が 5 以上となるまで、イオン交換水で洗浄した。

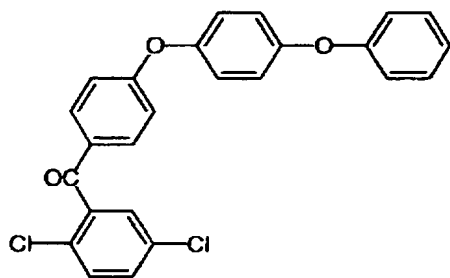
【0076】

洗浄後のポリマーを 80℃で一昼夜送風乾燥して、スルホン化ポリエーテルエーテルスルホン共重合体を得た。

得られたスルホン化ポリマーのスルホン酸当量は 1.8 meq/g であり、熱水処理後の重量保持率は 99% であり、フェントン試験後の重量保持率は 70% であった。また、プロトン伝導度は 0.116 s/cm であった。

【0077】

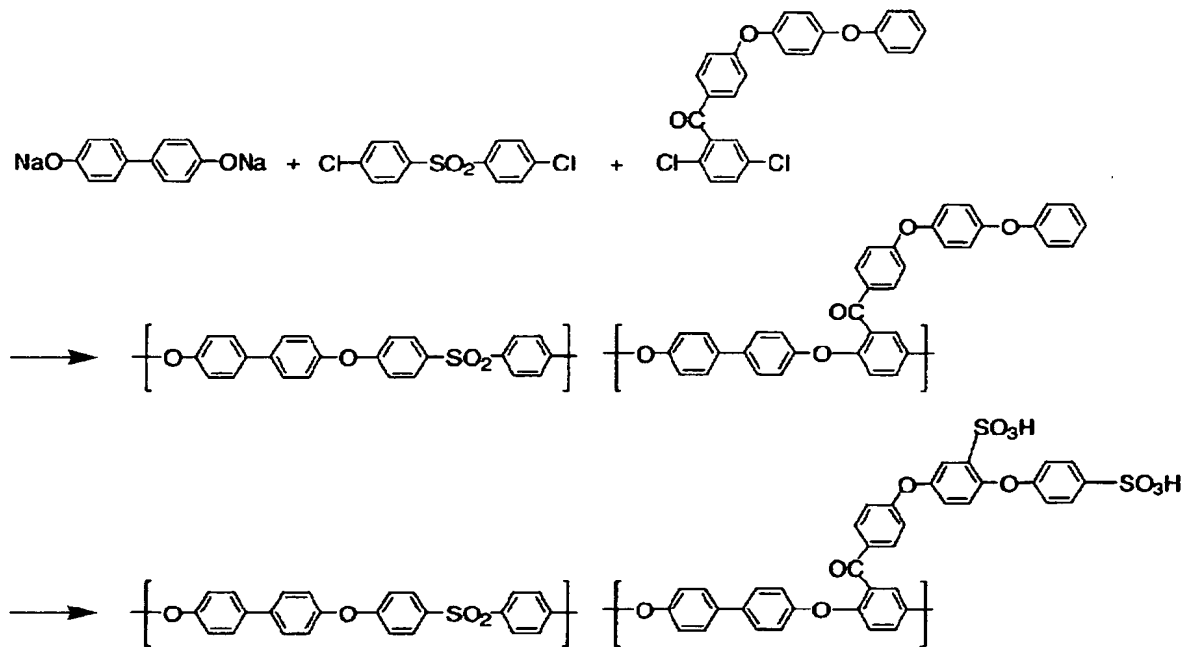
【化 21】



… (14)

【0078】

【化 2 2】



【0079】

【比較例 1】

実施例 1 において、2,5-ジクロロ-4'-(4-フェノキシフェノキシ)ベンゾフェノンを用いずに、ジクロロジフェニルスルホンを用い、28.8 g (0.1 mol) 用い、スルホン化試薬として濃度が 97.6 % の硫酸を使用し、40 時間反応させた他は、実施例 1 と同様にポリエーテルエーテルスルホンの合成、スルホン化、凝固、洗浄、乾燥を実施した。

【0080】

得られたスルホン化ポリエーテルエーテルスルホンのスルホン酸当量は 1.8 meq/g であり、熱水処理後の重量保持率は 55 % であり、フェントン試験後の重量保持率は 5 % であった。また、プロトン伝導度は 1.03 s/cm であった。

【0081】

【実施例 2】

攪拌装置、温度計、窒素導入管を付けた 500 mL 反応器に、4,6-ジアミノレゾルシノール二塩酸塩 17.05 g (80 mmol)、テレフタル酸 4

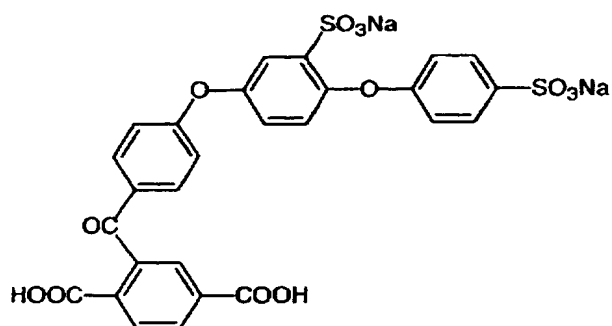
． 65 g (28 mmol)、一般式 (15) で表されるスルホン酸ジナトリウム塩 34.24 g (52 mmol)、ポリリン酸 (五酸化リン含量 84%) 72 g、五酸化リン 28 g を投入し、窒素気流下 70℃ で 5 時間、120℃ で 3 時間、130℃ で 15 時間、165℃ で 18 時間、190℃ で 6 時間反応させた。反応終了後、上記ポリマー溶液を大量のイオン交換水中に投入し、ポリマーを凝固させた。凝固したポリマーは粉碎後、大量のイオン交換水を用いて洗浄水の pH が 5 以上になるまで洗浄を繰り返した。得られたポリマーは 80℃ で一昼夜減圧乾燥させた。

【0082】

得られたポリベンゾオキサゾール共重合体のスルホン酸当量は 2.5 meq/g であり、熱水処理後の重量保持率は 95% であり、フェントン試験後の重量保持率は 60% であった。また、プロトン伝導度は 0.28 s/cm であった。

【0083】

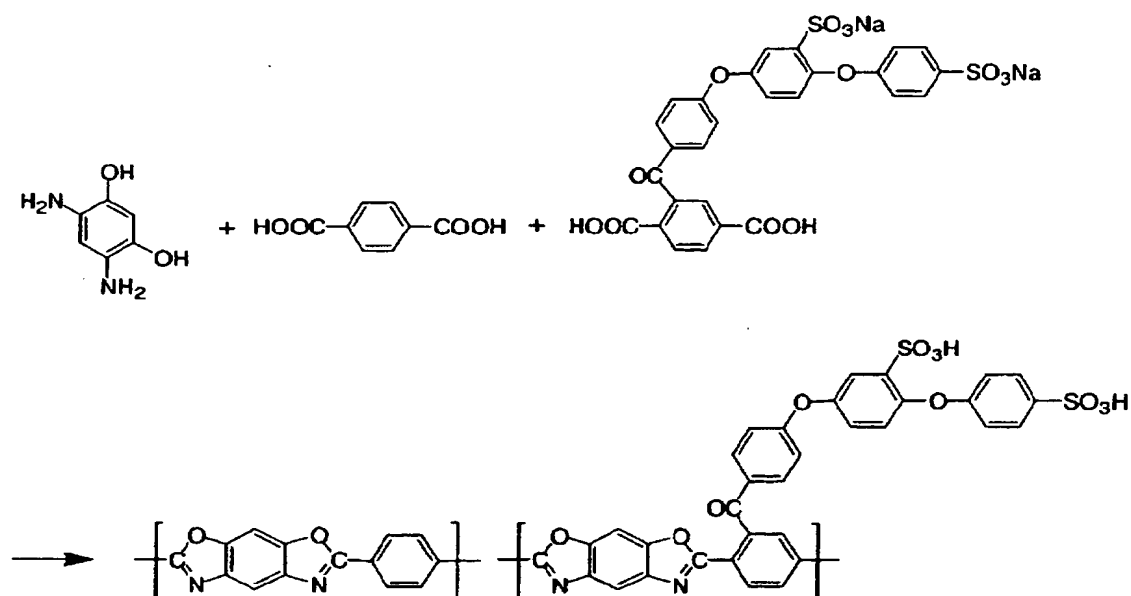
【化 23】



… (15)

【0084】

【化 24】



【0085】

【比較例 2】

実施例 2 において、式 (15) で表されるスルホン酸ジナトリウム塩を用いずに、4,6-ジアミノレゾルシノール二塩酸塩 17.05 g (80 mmol)、2,5-ジカルボキシベンゼンスルホン酸モノナトリウム塩 15.02 g (56 mmol)、テレフタル酸 5.32 g (32 mmol) を用いた他は、実施例 2 と同様の方法でスルホン化ポリベンゾオキサゾールを合成し、評価を行った。

【0086】

得られたポリベンゾオキサゾール共重合体のスルホン酸当量は 2.5 meq/g であり、熱水処理後の重量保持率は 40% であり、フェントン試験後の重量保持率は 2% であった。また、プロトン伝導度は 0.26 s/cm であった。

【0087】

【発明の効果】

本発明によれば、耐熱水性、ラジカル耐性 (耐久性) に優れた固体高分子電解質膜用として使用可能なスルホン酸基を有する重合体を提供することが可能になった。そして、本発明の高分子電解質からなるプロトン伝導膜は、高耐久性の燃料電池用のプロトン伝導膜として好適に使用することができる。

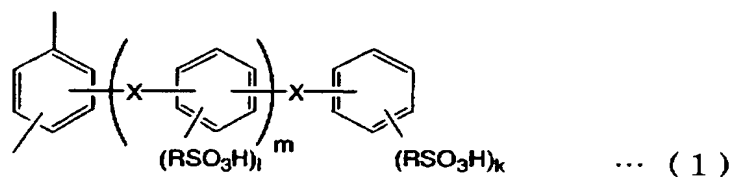
【書類名】 要約書

【要約】

【課題】耐熱水性、ラジカル耐性が改良されたスルホン酸基を有する重合体、該ポリマーからなる固体高分子電解質および該電解質からなるプロトン伝導膜を提供すること。

【解決手段】スルホン酸基を有する重合体は、ポリエーテル、ポリケトン、ポリエーテルケトン、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリベンゾイミダゾール、ポリベンゾチアゾール、ポリベンゾオキサゾール等から選ばれる少なくとも1種のポリマーであって、芳香環および複素環、またはこれらのいずれか一方を繰り返し構造単位に有し、かつ下記一般式(1)で表される構造を繰り返し構造単位として有する；

【化1】



(式中、Xは－、電子吸引基または電子供与基、Rは単結合、 $-(CH_2)_q-$ または $-(CF_2)_q-$ 、qは1～10、mは0～10、kは0～5、lは0～4、 $k+l \geq 1$)。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 3 - 0 2 7 2 6 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 3 2 6]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 9 月 6 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区南青山二丁目 1 番 1 号

氏 名

本田技研工業株式会社

特願 2 0 0 3 - 0 2 7 2 6 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 4 1 7 8]

1. 変更年月日 1 9 9 7 年 1 2 月 1 0 日
[変更理由] 名称変更
住 所 東京都中央区築地 2 丁目 1 1 番 2 4 号
氏 名 ジェイエスアール株式会社
2. 変更年月日 2 0 0 3 年 5 月 6 日
[変更理由] 住所変更
住 所 東京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号
氏 名 ジェイエスアール株式会社
3. 変更年月日 2 0 0 3 年 9 月 1 日
[変更理由] 名称変更
住 所 東京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号
氏 名 J S R 株式会社